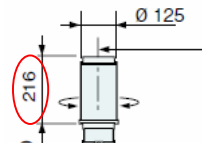
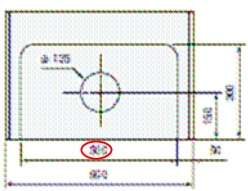
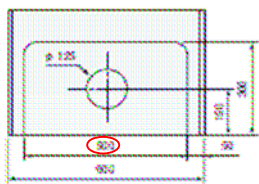
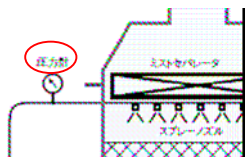



施設総合カタログ2010-2011正誤表

ページ	カテゴリ	製品名	誤	正	記載日
62	局所排気装置	ドラフトチャンバー 排ガス処理装置付ドラフトチャンバーの型式選定ガイド 型式:DFV-21E	ガス種類:有機性ガス 要求性能:中 	ガス種類:有機性ガス 要求性能:低	2010.2.25
62	局所排気装置	ドラフトチャンバー	DFVシリーズの型式について 幅寸法 65:左650W+右1500W	DFVシリーズの型式について 幅寸法 65:左600W+右1500W	2010.2.25
63~85	局所排気装置	ドラフトチャンバー DFV型 (DFV-11A-Cは除く)	仕様 前面サッシ:強化ガラス 6t バランスウエイト式	仕様 前面サッシ:強化ガラス 5t バランスウエイト式	2012.1.31
64	局所排気装置	ドラフトチャンバー DFV-11A-C/DFV-21A-C	仕様 前面サッシ:強化ガラス 6t バランスウエイト式	仕様 前面サッシ:強化ガラス 4t バランスウエイト式	2010.2.25
68	局所排気装置	ドラフトチャンバー DFV-11J	【注意事項】	DFV-11J 【注意事項】下記文章を追加 フッ化水素をご使用になる場合は、作業面やガラスが腐食する恐れがありますので、別途お問合せください	2010.2.25
104	局所排気装置	FUMEX Mini TEX ウォールマウントタイプ	寸法図 216 	寸法図 210	2010.2.25
108	局所排気装置	FUMEX LF70用システムキット C	キット内容 ⑤S-075L 2m	キット内容 ⑤S-075L 3m	2010.2.25
108	局所排気装置	FUMEX ヒュームキャビネット DSK-400	寸法図 500 	寸法図 450	2010.2.25
109	局所排気装置	FUMEX LF50シリーズ フィルタ	選定ガイド 作業内容:精密溶接 主なハザード物質:溶接ヒューム、ガス、オゾン(削除)	選定ガイド 作業内容:精密溶接 主なハザード物質:溶接ヒューム、ガス	2010.2.25

施設総合カタログ2010-2011正誤表

ページ	カテゴリー	製品名	誤	正	記載日
110	局所排気装置	FUMEX ヒュームキャビネット DSK-400	寸法図 500 	寸法図 450	2010.2.25
135	排ガス洗浄装置	湿式排ガス洗浄装置 角形FRP製スクラパー CFD	フロー図 圧力計(削除) 		2010.2.25
294	ラボラトリーファニチャー	中央実験台 GA-21AC/GA-52AC	画像 足もと踏み台がない 		2010.2.25
351～ 360	ラボラトリーファニチャー	教養実習台	アクセントパネル: ネオホワイト色以外の実習台	※アクセントパネルはオプション色です。(追加)	2010.2.25
361～ 363	ラボラトリーファニチャー	作業台 木製作業台全て	仕様 本体 両面化粧パーティクルボード	仕様 本体 パーチクルボード	2010.2.25
381	ラボラトリーファニチャー	純水製造装置組込み型流し台	右下 純水製造装置組込み流し台完成	純水製造装置組込み型流し台完成	2010.2.25
382	ラボラトリーファニチャー	純水製造装置組込み型流し台	最終フィルタは4種類から選択いただけます。 ①Millipak Express40(器機分析用) ②Bio Pak(細胞培養・遺伝子操作・タンパク質(削除)解析用)	最終フィルタは4種類から選択いただけます。 ①Millipak Express40(機器分析用) ②Bio Pak(細胞培養・遺伝子操作・タンパク質解析用)	2010.2.25
459	クリーンテクノロジー	クリーンベンチ PAF	(※3)殺菌の場合はステンレス	(※3)殺菌灯付の場合はステンレス	2010.2.25